@ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

平1-196749 @ 公開特許公報(A)

Mint. Cl. 4

維別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)8月8日

G 11 B 7/26

8421-5D

李査請求 朱請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

624 ■ 5263 - 20808

1 昭63(1988) 1月30日

の発 男

東京都新宿区中落合 2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

の発明 ホーヤ株式会社 東京都新宿区中落合 2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内 東京都新建区中幕合 2 丁目 7 番 5 号

砂出 夏 人 弁理士 阿仁豊 節雄 の代理

1. 発明の名称

光價報記録媒体用基板の製造方法

2. 特許請求の範囲

造光性基収表面にレジスト質を形成し、

次に、終記進光性基根のレジスト観が形成され た面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成さ れてなる型が付を存在して放型が対の凹凸パナー ンを背配レジスト裏に転写し、

しかる後、飮記レジスト裏が形成された遺光性 孟包に前記レジスト版が形成された例からエッチ ング処理を指すことにより、質記レジスト酸に形 成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記過光性益权に形成することを特徴とした光信 報記録媒体用益板の製造方法。

3. 売明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本孔明は、光磁気ディスクあるいは光メモリデ ィスクその他の光情報記録媒体用書板の製造方法 に関する。

[従来の技術]

例えば、光磁気デスクあるいは光メモリデスク 等の光情報記録媒体には、これら記録媒体に情報 を書き込む際、あるいは、これら記録媒体に記録 された情報を読み取る際に書き込み手段もしくは 放取り手段が該基板の所定の部位を正確に走査 (トラッキング)できるようにするため、これら 記録媒体を構成する基板として、あらかじめ表面 に案内用の凹凸パターン(以下アレグループとい う)や、基板の特定の位置を示すトラック番号、 セクター及びセクター番号等の情報を表す凹凸パ ターン(以下アレビットという)等を形成した光 、情報記録媒体用蓋板が用いられる。

この光情報記録媒体用基板の製造方法としては 従来、例えば、以下の2つの方法があった。

すなわち、その第1は、表面にアレグループや プレビット等の凹凸パターンを形成した全面(**型** 部材)の表面に設状の思光性樹脂(フォトポリマ ー)をのせ、次に、ガラス基根を剪記金型の表面 に押圧して該ガラス基板と前記金型とで前記感光



特備平1-196749(2)

性制能を挟み込むようにして叙述光性制能が終記 会型の凹凸パターンを完全に埋め尽くすとともに、 辨記ガラス高板の表面に一様に密なするようにす し、次いで、辨記ガラス高板の裏面から前記単光 性樹脂硬化蒸棄外線を預計して放ぶ光性制盤を被 化させ、しかる後、辨記金型を制度するようにし たもので、これによりガラス高板表面に凹凸パターンが形成された樹脂が密着されてなる 2 層構造 の光質報記録解析用基框を振るものである。

また、第2の方法は、いわゆるフォトリソグラフィーの方法を聞いたものであり、ガラス基板にあるいは、ガラス基板にSin 取もしくはSiG2原等を根限させた基板表面にフォトレジストを整定し、フォトマスクを介してプレグループやアレビット等のパクーンを保写して現像し、しかる後、これにリアクティブイオンエッチング等のドライエッチングを施すことにより、許記ガラス基板の表面自体に、あるいは、前記被雇原に凹凸パクーンを 別成し、これにより、表面にアレグループやアレビット等のパクーンが形成された光信権記録集体 明基板を得るものである(例えば、神関昭59-210 547 号公領中間)。

[売明が解決しようとする課題]

ところが、賞記第1の方法は、比較的製法コストが交貨であるという利点はあるものの、賞記ガラス基板と振光性制能との接着性、全型からの料能性、患光性制能の硬化時における体質収益や気池の発生等、多くの問題があり、記録者度の兼理的地大が製造される近年において、それに十分にこたとる実品質の基板を得ることは必ずしも容易ではないという欠点があった。

また、前記第2の方法は、加工物変という点では十分であるものの、露光装置、現象装置、ドライエッチング装置等の高値な装置が必要であるとともに、これらの装置を落いてクリーンルーム内において黄色灯のもとで作業をしなければならず、生産コスト及び作業性の点で著しく不利であるという欠点を有していた。

本売明の目的は、上述の欠点を除去した光信報 記録媒体用基根の製造方法を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本売明は、要するに、途光性基板表面に形成したレジスト級に、一定の情報を表す凹凸パターンを形成した翌都村を押圧して背記レジスト級に前記室部村の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト版が形成された透光性基板に直接エッチングを施すという極めて簡単かつ確実な方法により、前記遠光性基板に所収の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、

具体的には、

進光性基本表面にレジスト無を形成し、

次に、背記透光性基板のレジスト膜が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して鉄型部材の凹凸パターンを算記レジスト禁に転写し、

しかる後、背配レジスト膜が形成された透光性 基板に背配レジスト膜が形成された側からエッチ ング処理を施すことにより、前紀レジスト膜に形 成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 育紀透光性基板に形成することを特徴とした構成 そおする.

[作用]

有記様成において、前記遊光性基板のレジスト類が形成された面にエッチング処理を施すと、まず、有配凹凸パターンのうち、凹部のレジスを表すののかったののが発出し、さらにエッチングを被けるとと、の表面が露出し、さらにエッチングを被けるとと、の表面が変更し、さらになったが変更したが表現したが表現したが表現したが表現したが表現したが表現したが表現した。この表面になったが表現した。この表面になったが形式を表現した。この表面になった。この表面になった。この表面になった。この表面になった。この表面において、対応を表現ので、この表面になる。

[実施例]

第1回ないし第5回は本発明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基板の製造方法を説明するため の回である。以下、第1回ないし第5回を参照に して本発明の一実施例に係る光情報記録媒体用基 板の製造方法を説明する。

特朗平1-196749(3)

第1回において、符号1は外径的130mm の選先 性基板たる円型状のガラス基板である。本方法は、 まず、このガラス基板1上に囲転値布法(スピン コート法)により、ノボラック側路製のフォトレ ジストOFRR800(東京応化株式会社から取 売されているフォトレジストの商品名)を値布し、 厚さ約5000オングストロームのレジスト原2を形 載する。

しかる後、前記ガラス基板1上に残留したレジスト級2を、前知の酸素アラズマエッチング法等を用いて灰化して除去することにより、第5団に示されるような、表面に凹凸パターンが形成された光情報記録採休用基板を得ることができる。なお、このときの酸素アラズマエッチング法の条件は、RFパワー50W、0。ガス圧20Pa程度とする。

なお、上述の一実施例では、造光性基板として

次いで、前記企型3を、義記ガラス基板1のレジスト限2が形成された面に平行に対向させ、第2図に示されるように該レジスト膜2に圧着装置等を用いて押圧する。この場合、押圧力は約100kg/cm³ 程度とされる。

その後、第3因に示されるように背記金型3を 食記レジスト繋から刺離する。

ガラス基板を用いた例を掲げたが、これは、例えばガラス基板の上に例えばSiO2展等を表層した限 層鉄を形成したものを用いてもよい。

また、レジスト膜としては、ノボラック制脂のかわりに、例えば、PMMA等の色のフォトド等の大き用いてもよく、さらには、ポリイミド等の色の子材料を用いてもよい。すなわレジスト膜の材料はフォトレジスト膜の材料はフォトレジストのストを立ちらのでなく、型部材によって、などが可能な材料を含むのである。などがであるには、レジスト膜の膜厚、エッチング可能な材料を含むの原原、エッチへの場合には、レジスト膜の膜厚、エッチへきたけのである。

[発明の効果]

以上詳述したように、本発明は、適光性基板表面に形成したレジスト膜に、一定の情報を表す凹凸パターン形成した型部材を押圧して前記レジスト膜に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト膜が形成された透光性基板に

特閒平1-196749(4)

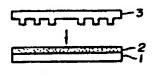
在袋エッチングを能すという伝めて簡単かつ確実な方法により、前記法光性基板に所収の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、これにより、高密度の信頼を記録可能な高島質な光情報記録域体用基板を安都にかつ確実に得ることができるという効果を得ているものである。

4. 図面の簡単な表示

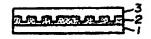
第1日ないし前5日は本売明の一実施費に係る 光情報記録媒体用品級の製造方法を製明するため の団である。

- 1…並光性高級たるガラス高級、
- 2 …レジスト賞、
- 3 …型部材たる会型、
- 4…一定の情報を表す凹凸パターン。

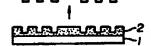
出版人 ホーヤ 株式 会 社 代理人 弁理士 同に展節器



第1図



第2区



第3図



第4 図



第5网

手統制正 誓

昭和63年 十月29日

特許小長官 小 川 邦 夫 殿



1.事件の表示

昭和63年特許順第20808号

2. 発明の名称

光情報記録媒体用品級の製造方法

3. 福圧をする看

平件との関係 特許出版人

住所 京京都新宿区中籍会2丁月7春5号

名称 ホーヤ株式会社

4. 代矩人

住所 平170 東京都豊島区東港委1丁目48番

. 10号 25山京ビル923号

盘路 03-961-4131

近名 (9135) 弁理士 阿仁屋節雄



- 5. 相近命令の日付 白発
- 6. 補正の対象
 - (1) 図頭の第1回
 - (2) 明和森の発明の詳細な説明の。明治

7. 補正の内容

(1)図面の第1団に、別紙の通り、符号4(糸

書)を追加する。

(2)明組書第7页第10行目の「金型」と「モ」

との間に「3」を挿入する。

口下

特閒平1-196749(5)

